

△×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>QUANTITY</u> 個数		
△×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—		<u>FINISHING</u> 仕上		—				
△×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—				
△×				DESIGNED	DRAWN	~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	<u>ANGLE</u> 角度	<u>METHOD</u> 図法	<u>REMARK</u> 適用（機種名）					
△× 1	rotation表記追加	19.03.03	T. F.			~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~					—		V S - T C 0 7 - 3 4 0 C 0					
△× 1	φ8(+0.02/0)→φ8.1(±0.05)	18.08.09	S. S.			T. A.	M. Y.	~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~				SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME					~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~					DATE	' 11.05.13	DRAW NO.	O D T C 0 2 9 3 A 3		
						<u>TOLERANCES</u> A B C S												